

Unterzeichnung des Liefervertrags zwischen der CGS und dem Siltronic-Samsung Joint Venture wird im 4. Quartal 2006 erwartet - LOI gestärkt

(Aßlar, 29.09.2006) – Die für Ende September vorgesehene Unterzeichnung des Liefervertrages zwischen der Crystal Growing Systems (CGS) GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der PVA TePla AG und der in Singapur ansässigen Firma Siltronic Samsung Wafer Pte. Ltd., einem Joint Venture zwischen der Siltronic AG und der Samsung Electronic Corporation, Korea, wird im Laufe des 4. Quartals erwartet. Der Letter of Intent wurde inhaltlich gestärkt.

In der Adhoc-Mitteilung vom 24. Juli 2006 wurde die Vertragsunterzeichnung für die Lieferung von Kristallzucht-Anlagen mit einem Gesamtwert von rund 60 Mill. Euro bis zum 30. September 2006 erwartet. Die Verhandlungen sind mittlerweile weit fortgeschritten und bestätigen die gute Beziehung zwischen Crystal Growing Systems und Siltronic Samsung Wafer Ltd. Aufgrund der Komplexität des Liefervertrages für die Systeme nach Singapur wird nun ein Abschluss im 4. Quartal 2006 erwartet. Zur Absicherung der engen Liefertermine wurde darüber hinaus in einer Erweiterung des Letter of Intent der vorläufige Start des Projekts vereinbart.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dr. Gert Fisahn
Investor Relations
PVA TePla AG
Emmeliusstr. 33
35614 Asslar
Phone: +49(0)6441/5692-342
Fax: +49(0)6441/5692-118
gert.fisahn@pvatepla.com
www.pvatepla.com